

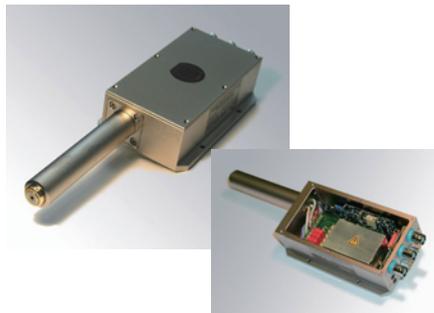


Creative Detector Solutions

AXAS-A Analytical X-ray Acquisition System-Analog

特長

- 高エネルギー分解能 < 139 eV@5.9 keV
- 高速オペレーション 計数率 < 10^6 cps
- 素子中心部にFETを配した構造によりFETノイズ低減、ピックアップノイズ、マイクロフォニックノイズ無し
- 内蔵のペルチェ素子による冷却で、液体窒素不要
- チップは Be ウィンドウ付の密封 TO8 パッケージに内蔵
- 超高計数率プリアンプ、高計数率対応フィルタアンプ内蔵
- バキュームタイトも可能なディテクタフィンガー
- プラグ&プレイオペレーション



独国Ketek社のアナログX線測定システムAXAS-Aは、SDD(シリコンドリフト検出器)、フィルタエレメント、プリアンプ、シェーパー、電源、測定中の温度制御機能を内蔵した最先端のシリコン放射線検出システムです。この全機能をアルミニウムハウジング(230×78×38 mm³)に統合したコンパクトなシステムは、内蔵のプリアンプで増幅、形成した信号の出力が可能です。必要なのは入力用の±12Vです。

外付けのADC/MCAと商業規格の電源を追加すれば、ラップトップコンピュータによる完全コントロールも可能な、可搬型測定の設定アップは容易に完成です。

最長300 mmのディテクタフィンガーを選択することができます。

無類の特性を持つ当社シリコンドリフト検出器と最新エレクトロニクス(パイルアップリジェクタを含む)の組合せは、高計数率のアプリケーションでさえ優れたエネルギー分解能をもたらします。室温で、1~10 kcpsの計数率において、MnK α に対し127 eVのエネルギー分解能を記録しています。

製品仕様

エネルギー分解能: < 139 eV
 アクティブエリア: 7~50 mm²
 センシティブ厚: 450 μ m
 コリメータ: 多層の金属(Cr,Ti,Al)で覆われたTa箔
 検出器ハウジング: TO8
 入射窓: 8 μ m, ベリリウム
 シェイピングタイム(典型値): 0.5 μ s

計数率: ~ 10^6 /s
 推奨エネルギーレンジ: 0.2 ~ 30 keV
 冷却システム: ペルチェ方式
 温度モニタ: pn接合部をチップに結合
 チップ温度(典型値): -10°C~-20°C(周辺温度20°Cで)
 システム寸法: 230×78×38 mm³(finger length 100mmの場合)
 入力電源: ±12 V

※仕様は予告なく変更される場合があります。

<201501>



セイコー・イージーアンドジー株式会社

本社・東京都中央区八丁堀2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 電話番号:03-5542-3101(代表) ファクシミリ:03-5542-3109
<http://www.sii.co.jp/segg/>

営業課 中央区八丁堀2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 営業推進課 中央区八丁堀2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 大阪営業所 豊中市新千里西町1-1-4 千里中央ツインビル別館1F 〒560-0083
 水戸営業所 水戸市大町1-2-40 朝日生命ビル5F 〒310-0062
 札幌営業所 札幌市中央区南十条西6-6-18 札幌南十条ビル2F 〒064-0810
 カスタマーサービス 千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507

電話番号:03-5542-3104 ファクシミリ:03-5542-3109
 電話番号:03-5542-3105 ファクシミリ:03-5542-3109
 電話番号:06-6871-8494 ファクシミリ:06-6871-8495
 電話番号:029-227-4474 ファクシミリ:029-227-7734
 電話番号:011-552-2558 ファクシミリ:011-552-6685
 電話番号:043-211-1306 ファクシミリ:043-211-8205